

計測分析に関する講演会 「EMCの規格動向と対策技術」 ～EMCに関する最新規格の動向及び対策事例など～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター
共催:(公財)科学技術交流財団

昨年2月14日、次世代ものづくり技術の創造・発信の拠点である「知の拠点」に、「あいち産業科学技術総合センター」がオープンしました。当センター本部には、種々の高度分析機器が整備され、企業の研究開発・製品開発の支援のため利用されています。

このたび、整備した機器のうち、電磁環境試験に焦点を当てた講演会を、当センター本部にて3月7日(木)に開催します。電子機器には、意図しない電磁ノイズの発生を抑えるとともに、電磁ノイズを受けても誤動作を起こさないような対策が求められます。1つ目の講演では、民生機器を中心としたEMC規格の最新の動向についてご紹介いただきます。2つ目の講演では、EMC対策方法の事例をご紹介いただきます。

講演後には、当センターの分析機器及び隣接するシンクロトロン光利用施設の見学会を行います。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日 時】平成25年3月7日(木) 午後1時30分～午後5時

【場 所】あいち産業科学技術総合センター本部 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8316

【プログラム】

時間	内容
13:00 ～ 13:30	受付
13:30 ～ 13:40	開会の挨拶
13:40 ～ 14:50	「EMC 最新規格動向 –マルチメディア機器規格・IEC61000-4-3・IEC61000-4-6–」 株式会社東陽テクニカ 技術部第4課 副主幹 <small>なかむら てつや</small> 中村 哲也 氏
15:00 ～ 16:10	「各種 EMC 対策部品の使い方と事例紹介」 TDK 株式会社 電子部品営業グループ 市場分野戦略本部 IC 部品・EMC 推進部 EMC 推進グループ 係長 <small>きくち こういち</small> 菊池 浩一 氏
16:20 ～ 16:30	「経済産業省先端技術実証・評価設備整備等補助金により整備した電磁環境試験に関する機器の紹介」 あいち産業科学技術総合センター共同研究支援部 主任 浅井 徹
16:30 ～ 17:00	施設見学 (希望者のみ) ・共同研究支援部 計測分析室、試作評価室 ・シンクロトロン光利用施設

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成25年3月6日（水）

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名（先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込及び問合せ先**

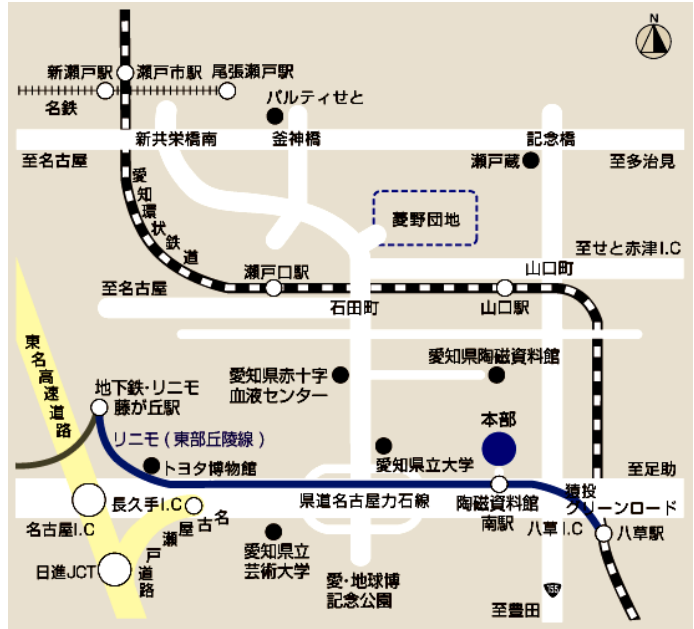
あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 試作評価室 浅井、加納

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8316 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会「EMCの規格動向と対策技術」
参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 試作評価室 浅井、加納 宛
FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX
	メールアドレス
見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい)	参加 不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※受講票は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。